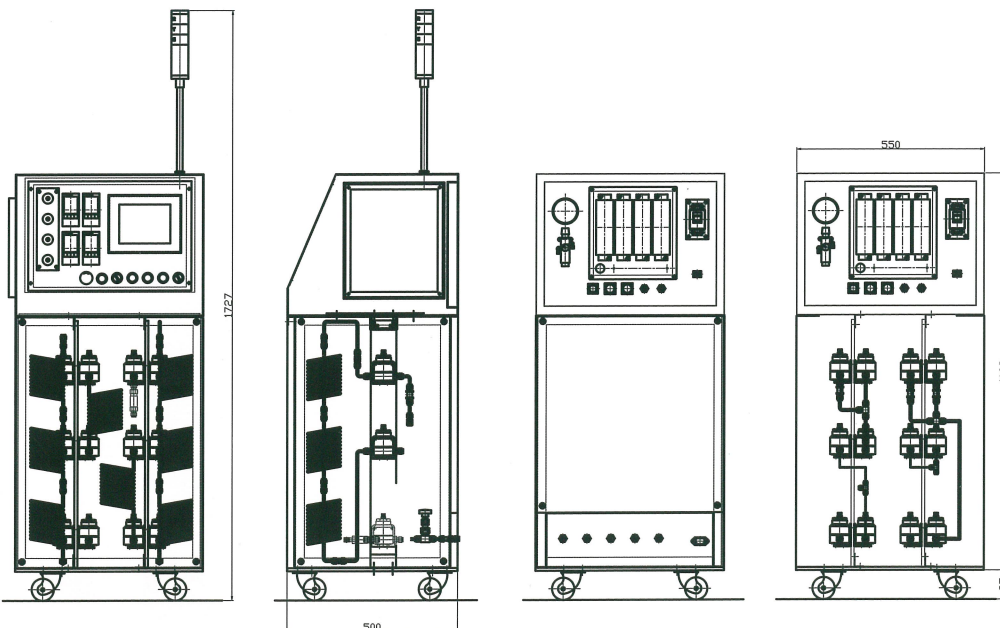


コントローラー装置：VP30-S										
No.	項目		型式				備考			
1	装置サイズ		550×500×1300 (mm) /100Kg				装置外観 (付属品含まない)			
2	1次側供給電源		単相2P-AC100V、5AT、50/60Hz				2P平型コンセント			
3	1次側供給エア		0.6MPa～07MPa、10L/min				お客様手配/20SF:装置/20PM (ハイカップラー)			
4	常用制御圧力範囲		0～22MPa				射出圧力連続運転範囲			
5	射出制御方式	シンプレス式	2系統コイル計量方式				50+150:50+150 (cc)			
		定容量方式								
6	ガス射出系統		ガス射出配管関係				φ1/8 Swagelok 2系統			
			中継ボックス				2系統 φ1/8 Swagelok 2系統 m			
7	ガスノズル温度制御		付き	制御数	ケーブル長	m	ヒーター	七星化学研究所	本機	NJC-2410-RF
									成形機	NJC-2410-RM
			付き	制御数	ケーブル長	m	熱電対	七星化学研究所	本機	NJC-2414-RF
									成形機	NJC-2414-RM
8	信号仕様 (信号仕様打合せで決定)		ケーブル長		本機	NJC-2010-RF	成形機	NJC-2010-RF	装置仕様でコネクター選択	
			m		七星化学研究所					
			入力信号	射出信号	安全扉	ノズルカバー	保圧切換信号	共通コモン 0V		
			出力信号	ガスノズル後退		コモン 0V	ガス保持低下信号	コモン 0V		
共通仕様										
9	設置条件		定置式		移動式		パトライト		要/不要	
10	装置色		5Y 8/ 1.5 半艶							



VP30-S4way



有限会社 浦野技研

神奈川県相模原市中央区田名4358-3

TEL: 042-764-0833

E-mail: urano@tanzawa.or.jp

本装置図はフル装置図です、上記仕様とは全て同等ではありません。